PPA020

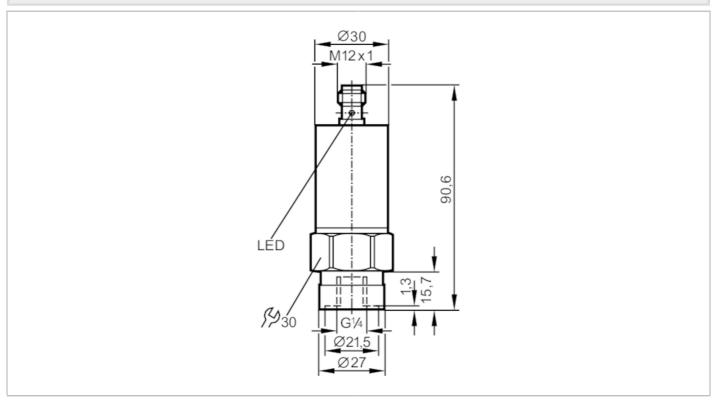
圧力センサ セラミック測定セル

PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V



段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: PP7550 + AC5225 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



C€ RK

製品特性			
プロセス接続		接圧部 G 1/4 めすねじ	
アプリケーション			
特長		金メッキ接点	
仕様		アナログ値 (符号を含む16ビット)	
アプリケーション		工業用アプリケーション	
媒体		液体	
使用条件について		2.5MPaを超える気体へ使用する場合は注文製作のみとなります。	
媒体温度	[°C]	-25~80	
最小破壊圧力	[MPa]	100	
最大許容圧力	[MPa]	60	
圧力タイプ		ゲージ圧	
電気的仕様			
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~31.6	
消費電流	[mA]	< 25	
絶縁抵抗	[MΩ]	100, (DC 500 V)	
保護クラス		III	
逆接続保護		有	

PPA020

圧力センサ セラミック測定セル

PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V



起動遅延時間	[s]		0.3	
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能			有	
出力				
電気仕様			AS-i	
過負荷保護回路	3		有	
測定範囲/設定				
測定範囲	[MPa]		0~40	
精度 / 誤差	[0]		0 -40	
繰返し精度	[スパンに対する%]	<+0	1, (温度変化 < 10 K の場合)	
総合精度	[スパンに対する%]			
小心口作形文			リティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を N EN IEC 62828-1によるリミット値設定)	
誤差 ヒステリシス	ス		< ± 0.5	
	[スパンに対する%]		\ \(\frac{1}{2}\) 0.0	
長期安定性 [スパンに対する%]			< ± 0.1, (1年毎)	
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点				
誤差	[% / 10 K]	0.2, (0~70 °C)		
一 旧由ドロフト (TF				
温度ドリフト (TEMPCO) スパン 誤差			0.3, (0∼70 °C)	
	[% / 10 K]			
使用環境条件				
使用周囲温度	[°C]		-25~70	
保存温度	[°C]	-40~100		
保護構造		IP 67		
試験/認証				
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD Klasse B	
		EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m	
		EN 61000-4-4 Burst	1 kV クラスA / 2 kV クラスB	
		EN 55011 放出、放散	Level B	
衝撃耐性		DIN IEC 68-2-27	50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)	
振動耐性	[A-7]	DIN IEC 68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)	
MTTF	[年]		293	
圧力機器指令			ニアリングの実践,PED 流体グルー 能,流体グループ1はご相談ください。	
機械的仕様				
重量	[g]		248	
材質		ステンレス 1.4301 (SUS304), PA		
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM		
最小スイッチング		1億回		
プロセス接続				
リストリクタ素子内蔵		有		
ディスプレイ!バ			·-	
表示		 動作	LED, 緑	
2031		エラー	LED, 赤	
			,	

PPA020

圧力センサ セラミック測定セル

PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V



備考			
梱包数	1 個		
認証	表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。		

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

